

Тенденции развития физики конденсированных сред

Секция «Физика конденсированных сред»

2. Юлдашев Н.Х., Каримов М. Люкс-амперная характеристика пленочных поликристаллических фотодиодов из CdSe с продольной фотопроводимостью // Узбекский физический журнал - Ташкент. 2005. № 4 (7). - С. 254-259
3. Лашкарев В.С., Любченко Л.К., Шейкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках. – Киев: Наукова думка, 1981. - 270 с.
4. Yuldashev, N.Kh., Mamadieva, D.T., Mirzaev, V.T. and Xidirov, D.Sh. (2022) Effect of Heat Treatment Conditions on Photo sensitivity of CdSe_xSi_{1-x} Polycrystalline Films. Journal of Applied Mathematics and Physics, 10, 3208-3217.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЕМНИЯ ЛЕГИРОВАННОГО ПРИМЕСНЫМИ АТОМАМИ ГЕРМАНИЯ

¹Н.Ф. Зикриллаев, ²К.С.Аюпов, ²Н.Наркулов, ¹Ф.Э.Уракова,

¹Г.А. Кушниев, ³О.С. Нематов, ¹Т.Э.Рашидов

¹ Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

² Национальный университет Узбекистана

³ Самаркандский государственный университет, Узбекистан

Аннотация: Результаты исследования электрофизических и магнитных свойств образцов кремния диффузионно легированного примесными атомами германия показали, что примесные атомы германия в кремнии образуют бинарные соединения типа Ge_xSi_{1-x}, концентрация которых меняется по глубине исходного кремния. Определены оптимальные электрофизические параметры и магнитные свойства полученных образцов кремния, которые позволили показать возможности создания на их основе новые виды датчиков и приборов в полупроводниковой электронике. Эти исследования позволяют развивать направление в области материаловедения с магнитными свойствами и создавать эффективные фотодиоды в фотогенеретике.

Ключевые слова: кремний, германий, примесь, спин, магнитосопротивление, бинарное соединение, диффузия

Сегодня особое внимание уделяется получению новых видов материалов путем формирования кластеров примесных атомов на поверхности и в объеме кремния, которые приводят к изменению фундаментальных параметров исходного материала. Такие исследования относятся к одним из современных и актуальных направлений в области физики полупроводников. Для получения наноразмерных структур примесных атомов в кремнии современными методами молекулярно-лучевой эпитаксии или ионной имплантации требуется использование дорогостоящих технологических установок и достаточно больших энергетических затрат [1]. В этом направлении одной из важных задач является разработка диффузионной технологии формирования наноразмерных бинарных соединений примесных атомов, позволяющими получить не только достаточно большую концентрацию в объеме кремния, но и материала с заданным составом, структурой и электрофизическими параметрами. В связи с этим требуется разработать новые диффузионные методы легирования из газовой фазы для образования бинарных соединений примесных атомов в объеме кремния, в которых были обнаружены многие новые интересные физические явления.

Примесные атомы германия в кремнии могут образовать бинарные соединения Ge_xSi_{1-x} (A^{IV}B^{IV}), которые приводят к изменению электрофизических и фотоэлектрических

Тенденции развития физики конденсированных сред

Секция «Физика конденсированных сред»

параметров исходного кремния. Выбор примесного атома германия обусловлен тем, что атомы германия могут без ограничения растворяться в кремнии, что даёт основу образованию бинарных соединений Ge_xSi_{1-x} в кристаллической решетке, приводящей к увеличению подвижности носителей заряда относительно исходного чистого кремния позволяющего создать быстродействующие электронные устройства, таких как транзисторы, переключатели и датчики [2].

Из анализа литературных данных известно, что бинарные сплавы SiGe на поверхности кремния приводят к образованию гетероструктур шириной запрещенной зоны, которая меняется от E_g=0.68 эВ (для чистого германия) до E=1.12 эВ (для чистого кремния), созданию эффективных солнечных элементов.

Разработанная воспроизводимая технология позволяет получить образцы кремния с бинарными соединениями Ge_xSi_{1-x} для исследования электрофизических и оптических свойств.

Бинарные соединения Ge_xSi_{1-x} полученные на основе диффузионного легирования примесных атомов германия на поверхности и при поверхностном слое кремния имеют особое место в электронике для создания быстродействующих приборов с новыми функциональными возможностями и эффективными фотодиодами.

Для получения доменной структуры в образцах кремния содержащих кремний-германиевые соединения типа Ge_xSi_{1-x} магнитные измерения проводились по двух проходной методике. На первом проходе определяется рельеф поверхности кремния, легированного атомами германия по «Контактному» или «Прерывисто-контактному» («полуконтактному») методу. А во втором проходе каждой линии сканирования (или изображения в целом) кантilever приподнимается над поверхностью и сканирование осуществляется в соответствии с запомненным рельефом магнитной доменной структуры, которые образуются в кремнии, легированным примесными атомами германия (рис. 1).

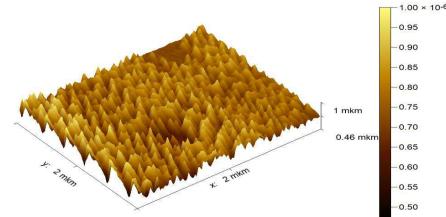


Рисунок 1. Изображение доменной структуры в образцах кремния легированного примесными атомами германия, полученного с помощью магнитного силового микроскопа FM-Nanowiev 1000.

Анализ этих результатов исследований показал, что на поверхности кремния концентрация образованных бинарных соединений Ge_xSi_{1-x} будет достаточно в большом

